自動車用タイヤのインテリジェント化



1

東京理科大学 理工学部機械工学科 松崎 亮介

Ryosuke Matsuzaki, Tokyo University of Science



2000年 ブリヂストン/ファイアストンタイヤのリコール





Tire burst in 2000

<u>TREAD</u> (Transportation recall enhancement, Accountability and Documentation) Act

<u>TPMS</u> (tire pressure monitoring system:タイヤ空気圧 監視装置)の装着義務化

TPMS(タイヤ空気圧監視装置)

義務化を受け、既にいくつかのタイヤ空気圧監視装置が開発されている



Clamp-on-rim by SmarTire



Valve attached by Alps Electronic



Valve attached by Bridgestone



Valve-cap-sensor by Tiresentry

TPMS(タイヤ空気圧監視装置)



(a) Normal mode

(b) Touch mode

Fig. 5. Structure of a capacitive pressure sensor: (a) normal mode, (b) touch mode.

J.-G. Oh et al. / Sensors and Actuators A 141 (2008) 631-639



Figure 3. The cross section of the proposed structure for pressure and temperature sensor

Nabipoor et al., Journal of Physics, 34 (2006) 770-775



・空気圧に加えて、種々のセンシングが期待される

・人身事故の55%以上が雨や雪による路面の摩擦係数低下

(Statistical yearbook 2002 for the federal republic of Germany)

タイヤ/路面監視装置の装備

間接的測定(車軸回転数, GPS, ...)では低精度

直接タイヤを監視するシステムが必要(インテリジェントタイヤ)

インテリジェントタイヤ

タイヤ/路面状態監視等のため、空気圧、温度、ひずみ、加速度センサ等をタイヤ内部に搭載







加速度センサを用いる測定では困難(タイヤの大きさ,回転速度に依存)

Development Road Map



摩擦計測の研究動向(センシング)

研究動向



様々なセンシング方法が提案されている. 実際に適用されたシステムはまだ無い.

9

摩擦計測の研究動向(センシング)



Görich et al., Fortschritt-Berichte VDI Reihe 12 Nr. 181, VDI-Verlag, 2002.



Tyren et al., Fortschritt-Berichte VDI Reihe 12 Nr. 511, VDI Verlag, 2002.

タイヤひずみ測定従来手法

■従来手法

- ひずみゲージ, SAW, MEMS, 光ファイバ, etc.

✓ タイヤゴム(E:数MPa)と比較して高弾性,低伸び率

✓ 大型, 高価格, 有線接続

- センサのはく離・破損が生じる

✓ 10⁶回以上の繰り返し荷重

✓ 突起乗り越え時の大変形(通常はひずみ±0.3%)





SAW tire sensor



MEMS tire sensor



問題点

✓ タイヤひずみ測定センサが確立していない ✓ バッテリーレス無線技術 ✓ 取得タイヤひずみデータの活用法

目的

- タイヤひずみ測定に適用可能な新しいセンサの開発
- バッテリーレス無線測定システムの開発
- ひずみを利用した車両運動制御,路面状態警告システムの提案

タイヤひずみ測定を利用した統合車両安全システムの確立







- DirectWrite thermal spray等
- センサ貼付なし・応力集中なし

Rubber-based sensor for intelligent tires

•天然ゴムベースパッチ型 •タイヤゴムベースも作成済み



センサ作製プロセス



Photoresist coating observation



Loading direction (circumferential direction of tire)

- Natural rubber, photoresist pattern, and Au sputtering (20nm)
- Observation using SEM (KEYENCE VE-8800)



Photoresist pattern

SEM of Au electrodes



天然ゴム部ははく離性良 Au端部に破れ



Rubber-based strain sensor fabricated using photolithographic lift-off process

Cross-section observation

SEM observation

Pretreatment: chemical fixation + microtome





- Shape of photoresist coat should be overhung
- However, the edge of photoresist is not clear due to the roughness of natural rubber



FEM results of dielectric flux density



width of interdigital finger b=0.35 mm, finger gap g=0.35 mm, thickness of rubber h=1 mm.

Theory: capacitance change and GF

Capacitance



p: 誘電率
h: 高さ
v:ポアソン比
ε: ひずみ
n: 電極数

Capacitance change ratio

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{1}{1+\alpha} \frac{-(1+\nu)\varepsilon}{1+\varepsilon}$$

 $(C_{\rm P}=\alpha C_{S0})$

Gage factor

$$GF \cong -\frac{1+\nu}{1+\alpha}$$

- ・ 電気容量変化は線形
- ・ GFは測定対象のポアソン比に依存



応力ひずみ線図(natural rubber)

試験条件:

- ・天然ゴム矩形試験片に貼付
 長さ100mm,幅30mm,厚さ10mm
 弾性率 9MPa
- •引張速度0.25mm/min



電気容量変化(GFRPに貼付)



電気容量変化(天然ゴムに貼付)



引張負荷除荷に伴うセンサ電気容量変化(天然ゴムに貼付)

疲労試験による電気容量変化



10⁶回疲労後のひずみ-電気容量特性



低ひずみ域でGF大, 500µから理論通り Au端部にはく離・破れ発生, Bridging

疲労前 *GF*=-0.58 疲労後 *GF*=-0.52 (誤差10%)

	支配パラメータ	疲労による影響
初期電気容量	電極形状	大
ゲージ率	ゴムの特性	/]\

キャリブレーションで補正可能

Capacitance change up to 14 % strain



電気容量減少確認 ゲージ率は理論値からずれる



Srain: 0 %

Srain: 13.3 %

大ひずみ負荷時の電気容量変化

センサのタイヤ貼付



Experimental setup for capacitance measurement of the sensor attached to inner surface of a radial tire (175/70 R14).





Capacitance change ratio of the rubber-based sensor attached to inner surface of radial tire due to compressive loading.

タイヤひずみのセルフセンシング法

ひずみ測定第2手法

■ タイヤ自体をセンサとして利用(セルフセンシング)

Advantage: > 付加センサ不要→はく離問題を解決,小型化 > 厳しい環境下で使用可能

▶より直接的な測定

タイヤ変形による電気容量変化を調査







タイヤベルト部試験片



トラック/バスタイヤ試験片

引張試験



乗用車用ラジアルタイヤ試験片







Sensing area

電気容量·電気抵抗測定結果



▶ 試験片では引張ひずみにより電気容量増加
 ▶ 実タイヤでは、3次元的な複雑な変形、接地点周辺の圧縮域の影響
電磁誘導を用いたパッシブ無線モニタリング

● 発振回路を用いた無線アクティブモニタリング





電磁誘導を利用したパッシブ回路



モニタリングシステム



インピーダンス位相角



▶ 電気容量C_xに応じて位相角ディップ点(共振周波数)が変化
 ▶ コイル間隔d_iは共振周波数に依存しない

静的引張試験(ラジアルタイヤ試験片)



➤ 電気容量増加により共振周波数が減少
 ✓ 測定精度,測定速度,無線通信距離に問題

同調回路を用いたパッシブ無線モニタリング

● 電磁誘導を用いたパッシブ無線モニタリング



● 同調回路を用いたパッシブ無線モニタリング

 ・電波を利用するため無線距離が長い
 ・短時間測定可能(周波数解析速度に依存)
 ・

ラジアルタイヤ試験片を用いた静的・繰り返し荷重試験 複数スペクトル特徴量を用いた実タイヤのひずみ測定

ひずみ無線センサシステム



静的引張試験

ラジアルタイヤ試験片の電気容量を用いる



▶ ひずみの増加に伴い、電気容量が増加するため同調周波数は減少





繰り返し荷重試験



46

ひずみを用いたタイヤ形状・荷重算出



タイヤひずみ無線モニタリング手法の確立



タイヤひずみデータを利用した最適制動制御, 路面状態警告システムの提案

▶ FEMIによるタイヤひずみ分布の解析
 ▶ タイヤパラメータの測定

スリップスロープ

路面/タイヤ摩擦係数はスリップ比に依存



路面状態に依存せず一定のスリップ比で最大摩擦係数を得る 有効転がり半径r_eの測定が必要

FEM解析

タイヤのひずみ分布を有限要素法を用いて解析

Ansys ver.10

・材料非線形(超弾性・非圧縮)
 ≻Mooney-Rivlinモデル

要素

>3次元20節点要素(5000要素, 20000節点)
> 接触要素
> 分割(接触面付近, その他)

▶1/2対称モデル

• 拘束・荷重条件
 >ビード部と中心を幾何学的拘束
 >荷重:内圧 200 kPa,ホイール垂直荷重,ブレーキトルク



FEM model



タイヤ回転試験







有効転がり半径



接地長さと有効転がり半径には負の比例関係 ひずみデータからスリップ比が算出可能





接地前後で圧縮ひずみ分布が変化 圧縮ひずみ比からブレーキトルクが測定可能

最適制動制御,路面状態警告システム









Control unit

バッテリーレス無線送信システムの開発









- □ ひずみ時間微分から接地長さ,有効転がり半径の測定が可能である.さらに有効転がり半径からスリップ比の算出が可能である.
- □ 最大圧縮ひずみからホイール垂直荷重の測定が可能であり, 圧縮ひずみ比からトルクの測定が可能である. これらの値から摩擦係数の算出が可能である.
- □ ひずみデータを利用した最適制動制御と路面状態警告システムを提案した.

結論

Present stage



インテリジェントタイヤ タイヤ成型法の確立







パッチ型フレキシブルセンサ

- 装着容易
- •市販タイヤに適用可能

セルフセンシング法

- •環境耐性
- •はく離問題なし

✓既存タイヤに適用できない✓タイヤ製造プロセスの変更











櫛型電極配置

スペクトル形状変化



Truck/bus tire



Steel belt

Tokyo Institute of Technology

6

≻Mooney- Rivlin

- ≻2 parameter
- ≻Tensile strain 100%, compressive strain 30%
- Strain-energy density function

$$W(J_1, J_2, J_3) = C_{10}(J_1 - 3) + C_{01}(J_2 - 3) + \frac{1}{D_1}(J_3 - 1)^2$$

 C_{10}, C_{01} : material constants J_1, J_2, J_3 : invariants of strain tensor

動的ひずみ測定ソフトウェア

測定用アプリケーションの作成



- ▶ 測定周波数:~10MHz
- ▶ STFT(短時間フーリエ変換), MEM(最大エントロピー法)
- ▶ スペクトルサンプリング周波数:90Hz





変位 : 3 mm 変位速度:0.5mm/mim



第2章 パッチ型フレキシブルセンサ

既存タイヤに適用可能なパッチ型フレキシブルセンサの提案

- 2.1 低剛性,大変形に耐えうる電気容量型センサ
- ・ 2.2 FEMによる静電容量解析, GFRP・実タイヤ貼付試験



電気容量型フレキシブルセンサ製作

材料

□ フレキシブル基板

銅箔(35µm)

ポリィミドフィルム(50μm)

ロ 超可とう性エポキシ

ペルノックス製ME-113/XH-1859-2 (伸び率: 150%,弾性率: 0.55 MPa)



Step 4. Bonding two substrates

・低弾性率センサ ・大変形にも対応可能

櫛型電極形状





Lateral comb (LC) 対向面積の減少

Transverse comb (TC)

電極間隔の増減

静電容量解析

FEM解析 • ANSYS ver.10

- 2次元8節点静電場要素(要素数5000, 節点数17000)
- ひずみ負荷時の電極間電気容量を解析



LCセンサ解析結果




オフセットTCセンサ



TCセンサでは電極をオフセット配置することで さらに高い*C*₀, *GF*を得ることが可能

GFRP貼付実験方法

<GFRP引張試験>

- □ GFRP平板(150 mm×40 mm)にTC, LCセンサを貼付
- □ 変位速度 0.2 mm/min
- □ LCRメータを用いて電気容量を測定
- □ ひずみゲージをGFRPに貼付



センサ形状

S	ensor no.	W	С	b	g	а	п	l_S	WS
_		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
	LC-1	39	2.5	1	0.5	20	9	45	20
	TC-1	13	6	1	3.5	7	3	85	26

TC: 電極をオフセット

GFRP貼付実験結果



- ひずみに比例して電気容量は減少
- TCセンサではより高い初期電気容量、ゲージ率が得られる

ラジアルタイヤ貼付実験

TCセンサをタイヤ(175/70R14)内側表面に貼付 タイヤ圧縮試験を実施: 2.0mm/min



ラジアルタイヤ貼付実験結果



•ひずみ増加に伴い線形に電気容量は減少

無線測定

電気容量データを受信機(コントロールユニット)に無線送信 電気容量変化を電圧振幅変化に変換(Amplitude Modulation)



自己温度補償

走行中にタイヤ温度が上昇し、センサ出力に影響 C_{ref}に同形状のTCセンサ電気容量を利用(ダミーセンサ)





- タイヤひずみ測定用センサとして、低剛性・大変形に対応可能な電気容量型のLC、TCセンサを提案した。GFRP・ラジアルタイヤ貼付実験を実施した結果、TCセンサの方が高い初期電気容量とゲージ率の点からタイヤひずみセンサとして適する。
- 振幅変調を用いることでラジアルタイヤひずみの無線測定が可 能であることを実証した.
- センサ電気容量は温度変化の影響を受けるが、ダミーセンサを 用いることで除去可能である

内容

第1章 緒論 第2章 パッチ型フレキシブルセンサ 第3章 タイヤひずみのセルフセンシング法 第4章 CR発信器を用いたアクティブ無線モニタリング 第5章 電磁誘導を用いたパッシブ無線モニタリング 第6章 同調回路を用いたパッシブ無線モニタリング 第7章 ひずみを用いたタイヤ形状・荷重算出 第8章 結論



実際のタイヤの電気容量変化

✓ 3次元構造の複雑さ、接地面による圧縮影響
✓ 電気容量値の変化にヒステリシス

→ひずみ測定精度低下

無線ひずみモニタリングの実タイヤへの適用

電気抵抗・電気容量並列モデルを用いる
 同調周波数, スペクトル最大値, Q値を測定

- スペクトル全体の形状から決定される
- 共振点のわずかな変動に影響を受けない

▶ 応答曲面法によりひずみを高精度で推定

スペクトル形状の変化



スペクトル特徴量の抽出



応答曲面を用いたひずみ測定

■応答曲面法を用いてひずみを推定





